Family list 9 family members for: JP2001073062 Derived from 7 applications.

No English title available

Publication info: AT294447T T - 2005-05-15

2 PROCESS FOR PRODUCING AMORPHOUS MAGNETICALLY SOFT BODY

Publication info: CA2317880 A1 - 2001-03-09

3 Process for producing amorphous magnetically soft body

Publication info: DE60019697D D1 - 2005-06-02

Process for producing amorphous magnetically soft body

Publication Info: DE60019697T T2 - 2006-01-19

Process for producing amorphous magnetically soft body

Publication Info: EP1083580 A2 - 2001-03-14 EP1083580 A3 - 2001-08-01

EP1083580 B1 - 2005-04-27

6 PRODUCTION OF AMORPHOUS SOFT MAGNETIC ALLOY POWDER MOLDED BODY

Publication Info: JP2001073062 A - 2001-03-21

Process for producing amorphous magnetically soft body

Publication info: US6368423 B1 - 2002-04-09

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-73062 (P2001 - 73062A)

(43)公開日 平成13年3月21日(2001.3.21)

(51) Int.Cl.7		識別記号	ΡI		;	テーマコート*(参考)
C 2 2 C	33/02		C 2 2 C	33/02	L	4K018
B 2 2 F	3/00		B 2 2 F	3/00	D	5 E 0 4 1
H01F	1/22		H01F	1/22		

#### 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

(21)出願番号	特願平11-255271	(71)出顧人	000001052		
			株式会社クポタ		
(22) 出顧日	平成11年9月9日(1999.9.9)		大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号		
		(72)発明者	大塚の勇		
			兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 株式会社		
		1	クボタ技術開発研究所内		
		(72)発明者	河合 徹		
			兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 株式会社		
			クボタ技術開発研究所内		
		(74)代理人	100066728		
			弁理士 丸山 敏之		

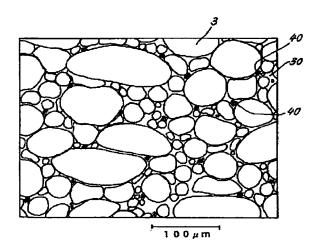
## 最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 非晶質軟磁性合金粉末成形体の製造方法

## (57)【要約】

【課題】 焼成時の原料粉末の熱伝導率の向上を図ると 共に、非晶質軟磁性合金粉末成形体の製造を短時間で行 なえるようにする。

【解決手段】 原料粉末を予め成形しておき、得られた 予備成形体を加圧することなく加熱することによって、 非晶質軟磁性合金粉末成形体を形成するものである。具 体的には、非晶質軟磁性合金粉末と、軟化点が非晶質軟 磁性合金の結晶化開始温度よりも低いガラスと、結着性 樹脂からなる原料粉末を予備成形用金型の中で加圧し、 結着性樹脂の結着力によって予備成形体を形成し、得ら れた予備成形体を、加圧することなく、ガラスの軟化点 よりも高く、非晶質軟磁性合金の結晶化開始温度よりも 低い温度で焼成し、非晶質軟磁性合金粒子をガラスを介 して接合することによって、非晶質軟磁性合金粉末成形 体を製造する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 非晶質軟磁性合金粉末と、軟化点が非晶 質軟磁性合金の結晶化開始温度よりも低いガラスと、結 着性樹脂とからなる原料粉末を加圧し、結着性樹脂の結 着力によって予備成形体を形成し、

得られた予備成形体を、加圧することなく、ガラスの軟 化点よりも高く、非晶質軟磁性合金の結晶化開始温度よ りも低い温度で焼成し、非晶質軟磁性合金粒子をガラス を介して接合することを特徴とする非晶質軟磁性合金粉 末成形体の製造方法。

【請求項2】 原料粉末に含まれるガラスは、粉末の状 態である請求項1に記載の非晶質軟磁性合金粉末成形体 の製造方法。

【請求項3】 原料粉末に含まれるガラスは、非晶質軟 磁性合金粒子の表面にコーティングされている請求項1 に記載の非晶質軟磁性合金粉末成形体の製造方法。

【請求項4】 原料粉末に含まれるガラスと結着性樹脂 は、非晶質軟磁性合金粒子の表面にコーティングされて いる請求項1に記載の非晶質軟磁性合金粉末成形体の製 造方法。

【請求項5】 原料粉末は、非晶質軟磁性合金粒子の表 面にガラスのコーティングを施してガラス層を形成し、 該ガラス層の表面に結着性樹脂をコーティングすること によって作製される請求項4に記載の非晶質軟磁性合金 粉末成形体の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、低軟化点ガラスを バインダー及び絶縁体として用いた非晶質軟磁性合金の 圧粉成形体の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】非晶質軟磁性合金は、結晶材料と比べ て、耐食性、耐摩耗性、強度、透磁率等の点で優れた特 性を示すことが知られており、電気又は電子機器におけ る各種デバイスの磁性材料として使用されている。この 非晶質軟磁性合金は、非結晶状態を確保する急冷プロセ スの関係上、その形状は一般的に薄帯状、細線状又は粉 末状である。従って、所定形状の部材を得るには、薄帯 状又は細線状のものについても、一旦粉砕して粉末にし てから、所定温度に加熱した状態で加圧して成形する必 40 要がある。

【0003】ところで、非晶質軟磁性合金粉末の成形工 程は、合金の非晶質状態を維持するために、合金の結晶 化開始温度よりも低い温度で行なわなければならない。 しかしながら、この温度では合金粉末をバルク化させる ことはできない。このため、非晶質軟磁性合金粉末に軟 化点の低いガラス粉末を混合した原料粉末を、熱間成形 用金型に充填して、ガラスの軟化点よりも高く非晶質軟 磁性合金の結晶化開始温度よりも低い温度で熱間成形

金粒子どうしを接合することにより非晶質軟磁性合金粉 末成形体を形成する方法が採用されている。

【発明が解決しようとする課題】上記方法において、原 料粉末を熱間成形用金型に充填し、所定の成形温度まで 加熱する際に、粉末の状態では、粒子間に空隙が多く存 在するから、全体的な熱伝導率は小さく、金型の壁面側 と中心側とでは温度差が大きくなりやすい。その原料粉 末を均一に加熱し成形を行なうには、約20~40分程 10 度の加熱時間が必要となり、生産性が低下する。また、 肉厚の異なる成形体を製造するとき、肉厚の差によっ て、粉末に温度ムラを生じ、均一な特性をもつ成形体が 得られない。一方、生産性の向上を図るため、金型をよ り髙温に熱して入熱量を大きくし、加熱時間を短縮しよ うとすると、壁面側と中心側の温度差は更に大きくなっ てしまい、中心側が成形温度に達したときには、壁面側 の粉末の温度が非晶質軟磁性合金の結晶化開始温度を越 えて、非晶質性が損なわれてしまう問題がある。

【0005】本発明の目的は、冷間加圧成形体を加熱す 20 るだけで、非晶質軟磁性合金粉末成形体の製造を行なえ るようにすることである。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は、原料粉末を予め成形しておき、得られた 予備成形体を加圧することなく加熱することによって、 非晶質軟磁性合金粉末成形体を形成するものである。具 体的には、非晶質軟磁性合金粉末と、軟化点が非晶質軟 磁性合金の結晶化開始温度よりも低いガラスと、結着性 樹脂からなる原料粉末を予備成形用金型の中で加圧し、 30 結着性樹脂の結着力によって予備成形体を形成し、得ら れた予備成形体を、加圧することなく、ガラスの軟化点 よりも高く、非晶質軟磁性合金の結晶化開始温度よりも 低い温度で焼成し、非晶質軟磁性合金粒子をガラスを介 して接合することによって、非晶質軟磁性合金粉末成形 体を製造するものである。

[0007]

【作用及び効果】原料粉末を予備成形用金型に入れて加 圧することによって、原料粉末は、結着性樹脂により結 着され、予備成形体が形成される。得られた予備成形体 を、加圧することなく、加熱することによって、結着性 樹脂が蒸散すると共に、ガラスが軟化し、非晶質軟磁性 合金粒子がガラスを介して接合される。本発明では、予 め予備成形体を形成しているので、粉末状態のものに比 べて緻密であるため熱伝導率が大きい。従って、昇温速 度を速くしても全体的な温度の均一性を確保することが でき、部分的に過熱状態となることを防止できる。本発 明の製造方法は、予備成形体を加熱する際に、加圧しな くてもよいから、予備成形体を金型に充填する必要がな く、予備成形体を炉内で直接加熱でき、生産性の向上を し、軟化したガラスをバインダーとして非晶質軟磁性合 50 図ることができ、量産を達成できる。また、予備成形体 3

を金型に充填して加熱した場合に比べて、加熱による結 着性樹脂の蒸散を促進させることができ、結着性樹脂の 残留量を少なくすることができる。

#### [0008]

【発明の実施の形態】本発明に用いられる非晶質軟磁性 合金、ガラス及び結着性樹脂について説明する。

#### 非晶質軟磁性合金

非晶質軟磁性合金として、Fe系(Fe-Si-Bなど)、Co系(Co-Fe-Si-Bなど)等の合金を挙げることができる。これら合金の結晶化開始温度は、通 10 常、約500℃前後である。非晶質軟磁性合金の粉末は、公知の種々の方法によって得ることができる。例えば、高速回転水流アトマイズ法、回転液アトマイズ法を例示することができる。非晶質軟磁性合金粉末の粒径は、約250μm以下とすることが望ましく、平均粒径は、約30~100μm程度が適当である。

#### 【0009】ガラス

ガラスは、軟化点が前記非晶質軟磁性合金の結晶化開始 温度よりも約80~400℃程度低い温度のものを使用 する。例えば、軟化点が約100~400℃のものを使 20 用することが望ましい。これは、熱処理温度に幅を持た せるためである。その種ガラス材料として、酸化鉛含有 のホウ酸塩系ガラス(PbO・B,O,)や、これにZnO 又はSiO,を混入させた三元系ガラスなどの低軟化点 ガラスを挙げることができる。ガラスの混合量は、1~ 20 vo1%とすることが望ましく、この範囲内で所望の 透磁率に合わせて設定すればよい。ガラスの混合量が少 なすぎると、バインダー作用が不足して非晶質軟磁性合 金粉末をバルク化させることが困難になると共に、非晶 質軟磁性合金粒子間の絶縁性が低下する虞れがある。一 方、ガラスの混合量が多すぎると、機械的強度は大きく なるが、成形体中における非晶質軟磁性合金の占める量 が小さくなり、十分な磁気特性を確保できなくなる虞れ がある。

## 【0010】結着性樹脂

結着性樹脂は、予備成形時に原料粉末をある程度緻密化した状態で結着し、予備成形金型から取り出した後も、過大な力が加えられない限り、所定の形状を維持することのできる程度の結着性を有する樹脂材料を用いる。その種結着性樹脂材料として、エポキシ樹脂やPVA、ワックス、或いは軟質のフェノール樹脂、アクリル樹脂などの有機物系パインダーを挙げることができる。

【0011】上記非晶質軟磁性合金、ガラス及び結着性 樹脂から原料粉末が作製される。原料粉末として、次の 3種類のものを例示することができる。

- ② 非晶質軟磁性合金粉末の表面にガラスコーティング を施した複合粒子と、結着性樹脂を混合した粉末。
- ③ 非晶質軟磁性合金粉末の表面にガラスと結着性樹脂 50 第1アーム(12)と第2アーム(16)は回転軸(20)と共に高

の両方のコーティングを施した粉末。

【0012】以下、①~③の各原料粉末の製造方法について順に説明する。

#### ●の原料粉末

●の原料粉末は、非晶質軟磁性合金粉末、ガラス粉末及 び結着性樹脂からなる。結着性樹脂は、粉末状のものを 用いてもよいし、液状又はゲル状のものを用いてもよ い。図1は、非晶質軟磁性合金粉末(3)、ガラス粉末(3 2)及び粉末状の結着性樹脂(34)からなる原料粉末を模式 的に示す図である。粉末状の結着性樹脂を用いる場合、 非晶質軟磁性合金粉末、ガラス粉末及び結着性樹脂粉末 を準備し、これらを混合することにより原料粉末が調製 される。なお、非晶質軟磁性合金粉末の粒子径が約10 0~150μmの場合、ガラス粉末の粒子径は約3~7 μ m とし、結着性樹脂粉末の粒子径は約0.1~10μ mとすることが望ましい。また、非晶質軟磁性合金粉末 の粒子径が約30~100μmの場合、ガラス粉末の粒 子径は約1~5μmとし、結着性樹脂粉末の粒子径は約 0.1~5μmとすることが望ましい。液状又はゲル状 の結着性樹脂を用いる場合、非晶質軟磁性合金粉末とガ ラス粉末を混合し、又はこれら粉末を混合しながら、液 状又はゲル状の結着性樹脂を添加することによって、ペ ースト状の原料粉末が作製される。なお、粉末どうし、 また結着性樹脂との混合は、不活性ガス雰囲気又は真空 下で行なうことが好ましい。

## 【0013】20の原料粉末

②の原料粉末は、予め非晶質軟磁性合金粉末(3)の表面 にガラスコーティング(36)を施した複合粒子粉末と、結 着性樹脂(34)を混合して調製される。図2は、この原料 粉末を模式的に示す図である。複合粒子粉末は、例え 30 は、図5に示す粉末コーティング装置を用いて作製する ことができる。図5は、複合粒子を作製するのに使用さ れる粉末コーティング装置を示す図であって、装置の円 筒状容器(10)の片側端部に近い位置で軸心と直交する方 向で切断した断面図である。図5を参照すると、密封可 能な円筒状容器(10)の内部は、回転軸(20)に固定された ボス(11)から第1のアーム(12)が半径方向に突出してお り、該第1アーム(12)の先端には、容器(10)の軸方向に 伸びる蒲鉾形の押圧部材(14)が形成され、該押圧部材(1 4)は粉末を押圧・圧縮できるようにするため、その先端 面と容器内面とは所定の間隔があけられている。ボス(1 1)からは、第2のアーム(16)が、前記第1アーム(12)と は反対方向に半径方向に突出しており、第2アーム(16) の先端には、容器(10)の軸方向に向けて細長い形状の板 材からなるスクレーパ(18)が形成され、該スクレーパは 粉末(22)を掻き取ることができるように、容器内面とほ ぼ接触するように配備される。なお、容器(10)は、真空 又は不活性ガス雰囲気環境下にすることができる。回転 軸(20)は、回転駆動装置(図示せず)に連繋されており、

速回転する。なお図3中、(a)はスクレーパ(18)が最下 部に位置するときの図、(b)は押圧部材(14)が最下部に 位置するときの図である。

【0014】との粉末コーティング装置を用いて、複合 粒子粉末は、次の要領にて調製される。容器(10)に投入 された非晶質軟磁性合金粉末(22)とガラス粉末(22)は、 スクレーパ(18)により掻き取られて撹拌され、次に、押 圧部材(14)により、容器(10)の内周面に押し付けられて 強力な圧縮摩擦作用を受ける。これら作用が高速で繰り 返されることにより、非晶質軟磁性合金粒子とガラス粒 10 子との間で表面融合が起とり、また、ガラス粒子どうし が溶着する結果、非晶質軟磁性合金粒子(3)の表面がガ ラスの層(36)で被覆された複合粒子が得られる(図2参 照)。ガラス層の厚さは、最大約3μmにすることが好 ましい。3μmを越えるとガラス層の欠け落ちを生じ易 く、厚さが不均一になって絶縁性を損なう虞れがあるた めである。

【0015】なお、この複合粒子の作製は、酸化防止の ために、不活性ガス雰囲気又は真空下で行なわれるが、 真空下で行なうと、固体-固体間の接合を阻害する気体 20 分子が存在しないため、粒子の複合化が促進されるので より好ましい。

【0016】得られた複合粉末は、〇と同様の要領で、 粉末状、液状又はゲル状の結着性樹脂と混合され、原料 粉末が調製される。

## 【0017】3の原料粉末

③の原料粉末は、非晶質軟磁性合金粉末の表面に、ガラ スと結着性樹脂のコーティングが施された複合粒子から なる。図3は、この原料粉末を模式的に示す図である。 非晶質軟磁性合金粒子へのガラスと結着性樹脂のコーテ ィングは、②の原料粉末の作製の際に用いた粉末コーテ ィング装置によって実施することができ、容器(10)に非 晶質軟磁性合金粉末(22)、ガラス粉末(22)及び結着性樹 脂粉末(22)を投入して装置を作動させると、圧縮摩擦作 用によって、非晶質軟磁性合金粒子、ガラス粒子及び結 着性樹脂粉末との間で表面融合が起こり、非晶質軟磁性 合金粒子(3)の表面がガラスと結着性樹脂の層(38)で被 覆された複合粒子が得られる。非晶質軟磁性合金粒子の 表面に形成されるコーティング層の厚さは、最大約3 μ mにすることが好ましい。 3 μ m を越えるとコーティン 40 熱時間 5 ~ 3 0 分間の条件にて行なうことができる。 グ層の欠け落ちを生じ易く、厚さが不均一になって絶縁 性を損なう虞れがあるためである。

【0018】なお、3の原料粉末について、粉末コーテ ィング装置に、非晶質軟磁性合金粒子とガラス粉末を投 入し、非晶質軟磁性合金粒子にガラスコーティングを施 して、非晶質軟磁性合金粒子の表面にガラス層を形成し た後、結着性樹脂粉末を装置に投入することによって、 図4に示すように、非晶質軟磁性合金粒子(3)の表面に ガラス層(36)、さらにその上に結着性樹脂層(39)が形成 された粒子とすることもできる(以下「粉末切」」とい

う)。この場合、ガラス層の厚さは、最大約3μmとす ることが望ましい。ガラス層の厚さが3μπを越えると ガラス層の欠け落ちを生じ易く、厚さが不均一になって 絶縁性を損なう虞れがあるためである。結着性樹脂は、

予備成形体を加熱する際に蒸散するから、結着性樹脂層 の厚さを厚くしすぎると、作製された成形体に多くの空 隙が残って、強度低下に繋がる虞れがある。従って、結 着性樹脂層の厚さは、最大約1μmとすることが望まし

## 【0019】予備成形体の形成

上記の要領により調製された原料粉末を、予備成形用金 型に充填して、加圧成形する。加圧によって、粉末どう しが結着性樹脂により結合された予備成形体が形成され る。この成形は、常温で行なうことが望ましいが、樹脂 の軟化の度合いに応じて、適度に加熱して実施すること もできる(但し、その場合でも加圧時の加熱はガラスの 軟化点よりも低い温度とする)。予備成形時の加圧力 は、500~3000MPaとすることが望ましい。こ のように予備成形時の加圧力を高くしているのは、次工 程の成形体の焼成時には加圧を施さないから、予備成形 時の加圧により成形体の緻密度が決定されるためであ る。予備成形を行なうことによって、緻密化したバルク 成形体が得られる。この予備成形体は、予備成形金型か ら取り出しても、過大な力が加えられない限りその形状 が保持される。

【0020】非晶質軟磁性合金粒子の表面にガラス層、 結着性樹脂層が順に形成された粉末③ は、各粒子の最 も外側に結着性樹脂層が形成されているから、加圧を施 したときに、粒子表面の結着性樹脂層を介して、粒子ど うしが結着しやすく、また、予備成形体の形成後の型崩 れも生じ難い利点がある。

## 【0021】成形体の形成

得られた予備成形体を、加圧することなく、加熱するこ とにより成形体が作製される。焼成時の温度は、ガラス の軟化点よりも高く、非晶質軟磁性合金の結晶化開始温 度よりも低い温度に調整する。例えば、結晶化開始温度 約500℃のFe-Si-BのFe系非晶質軟磁性合金 と、軟化点約320~400℃のホウ酸塩系ガラスを使 用した場合、その焼成は、温度約400~480℃、加

【0022】予備成形体をガラスの軟化点よりも高い温 度まで加熱すると、ガラスは、軟化して流動性を呈す る。この状態で、流動性を呈したガラスは、非晶質軟磁 性合金粒子間に隙間なく侵入する。得られた成形体は、 ガラスがバインダーとして機能し、成形体に所望の機械 的強度を与えると共に、非晶質軟磁性合金粒子間の絶縁 材としても機能することにより、過電流によるパワーロ スが少なく、髙周波領域での透磁率の低下が小さいとい った利点を有している。本発明の方法により作製された 50 成形体の透磁率 μ'は、約20~100であり、トラン

7

スやチョークコイルなどの材料として好適である。

【0023】本発明の製造方法により得られた非晶質軟磁性合金粉末成形体は、焼成の際に歪取り熱処理等が同時に施される。

#### [0024]

【実施例】非晶質軟磁性合金粉末成形体の具体的実施例 について説明する。

#### <原料粉末の調製>

#### 原料粉末①

非晶質軟磁性合金粉末としてFe7.Si,B1.(最大粒径 10約100メッシュ)、ガラス粉末としてPbO・B2O, ・SiO2系ガラス(平均粒径約10μm、軟化点360℃)、結着性樹脂として粉末状のエポキシ樹脂(最大粒径約100メッシュ)を準備し、非晶質軟磁性合金粉末80vo1%、ガラス粉末5vo1%、エポキシ樹脂15vo1%となるように秤量して、ボールミルに投入して、24時間混合することにより原料粉木のを調製した。

## 【0025】原料粉末②

非晶質軟磁性合金粉末としてFegSi,Bg(最大粒径約100メッシュ)、ガラス粉末としてPbO・B₂Og・SiO₂系ガラス(平均粒径約10μm、軟化点360℃)を準備し、非晶質軟磁性合金粉末90~1%、ガラス粉末10~1%となるように秤量して、図5に示す粉末コーティング装置に投入し、非晶質軟磁性合金を母粒子とする粒子の表面にガラスの層が被覆形成された複合粒子からなる粉末を作製した。得られた複合粒子は、非晶質軟磁性合金粒子の平均粒径が約75μm、ガラス層の厚さは約2μmであった。結着性樹脂として、粉末状のエボキシ樹脂(最大粒径約100メッシュ)を用い、前記複合粒子粉末90~1%と結着性樹脂10~1%をボールミルに投入して、24時間混合することにより原料粉末②を調製した。

#### 【0026】原料粉末3

非晶質軟磁性合金粉末としてFe<sub>7</sub>。Si<sub>9</sub>B<sub>1</sub>,(最大粒径約100メッシュ)、ガラス粉末としてPbO・B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>・SiO<sub>2</sub>系ガラス(平均粒径約10μm、軟化点360°C)、結着性樹脂として粉末状のエポキシ樹脂(最大粒径約100メッシュ)を準備し、非晶質軟磁性合金粉末80vo1%、ガラス粉末10vo1%、エポキシ樹脂10vo1%となるように秤量して、図5に示す粉末コーティング装置に投入し、非晶質軟磁性合金を母粒子とする粒子の表面に、ガラスと結着性樹脂の層が被覆形成された複合粒子からなる原料粉末②を調製した。得られた複合粒子からなる原料粉末③を調製した。得られた複合粒子は、非晶質軟磁性合金粒子の平均粒径が約85μm、ガラスと結着性樹脂の層の厚さは約3μmであった。

## 【0027】原料粉末③

非晶質軟磁性合金粉末として $Fe_{7}$ ,  $Si_{12...}$ ,  $Bi_{12...}$  (最大粒径約100メッシュ)、ガラス粉末としてPbO・ $Bi_{10...}$  (平均粒径約 $10\mu$ m、軟化点360°C)、結着性樹脂としてPVB溶液を準備し、非

晶質軟磁性合金粉末80 vo1%、ガラス粉末5 vo1%、P V B溶液15 vo1%となるように秤量して、まず、非晶質軟磁性合金粉末とガラス粉末を図5に示す粉末コーティング装置に投入し、非晶質軟磁性合金を母粒子とする粒子の表面に、ガラス層を被覆形成した。次に、得られた粉末と、P V B 樹脂とをミキサーにより混練し、ガラス層の表面にさらに結着性樹脂層が被覆形成された複合粒子からなる原料粉末(3) を調製した。得られた複合粒子からなる原料粉末(3) を調製した。得られた複合粒子は、非晶質軟磁性合金粒子の平均粒径が約85μm、ガラス層の厚さは約2μmと結着樹脂層の厚さは約0.5μmであった。

【0028】<予備成形体の形成>冷間プレス用の予備成形金型(SKD11製)に原料粉末を充填し、常温雰囲気下、1500MPaで加圧し、外径20mm、高さ8mmのリング状の予備成形体を作製した。得られた予備成形体を予備成形金型から取り出して観察したところ、複合粒子どうしが結着性樹脂によって結合していた。この予備成形体は、予備成形金型から取り出しても型崩れせず、所定の形状を維持していた。

20 【0029】<成形体の形成>作製された予備成形体を、480℃の真空雰囲気下にて、15分間保持して、焼成を行なった。その結果、予備成形体中の結着性樹脂は蒸散すると共に、複合粒子表面に形成されたガラスが軟化を開始し、図6に示すように、結着性樹脂に代わってガラスによって粒子どうしが接合された成形体が作製された。結着性樹脂の蒸散した空隙(40)の一部には、軟化したガラスが詰まっていく現象が見られ、作製された成形体は、予備成形体よりも少し体積収縮していた。

【0030】原料粉末①、②、③及び③'から形成した 各成形体の相対密度を測定したところ、それぞれ、80 %、85%、83%及び87%であり、全て緻密な成形 体であった。なお、「相対密度」とは、成形体を完全に 緻密体と仮定したときの重量に対する実際の重量の比率 として求めたものであり、完全緻密体の重量は、非晶質 軟磁性合金粉末とガラス粉末の混合比に基づいて計算し た値である。

【0031】<仕上加工>得られたリング状の成形体について、磁気特性を測定したところ、何れも透磁率 $\mu$ 'が約 $50\sim80$ であり、粒子間で発生する渦電流が抑制され、コアロスを低減させると共に、すぐれた高周波数特性を有する成形磁心であった。なお、粉末3'を用いて作製された成形体の透磁率 $\mu$ 'を図7に示す。図7を参照すると、本発明の方法により作製された成形体は、高周波域においても透磁率 $\mu$ 'が低下することなく、良好な高周波特性を維持できていることがわかる。

【0032】上記実施例の説明は、本発明を説明するためのものであって、特許請求の範囲に記載の発明を限定し、或は範囲を減縮する様に解すべきではない。又、本発明の各部構成は上記実施例に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲内で種々の変形が可能である。

}

【0033】なお、本発明の方法は、非晶質軟磁性合金 粉末を出発合金として使用し、微結晶相を有する圧粉成 形体を製造する方法にも適用することができ、その場合 には、焼成温度は、結晶化を開始する温度にすればよ 61

## 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 のの原料粉末を模式的に示す図である。
- 【図2】②の原料粉末を模式的に示す図である。
- 【図3】3の原料粉末を模式的に示す図である。
- 【図4】③'の原料粉末を模式的に示す図である。
- 【図5】粉末コーティング装置の説明図である。

\*【図6】作製された成形体の断面図である。 【図7】粉末③'を用いて作製された成形体の透磁率 μ'を示すグラフである。

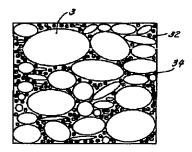
## 【符号の説明】

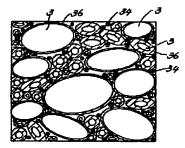
- (3) 非晶質軟磁性合金粉末
- (32) ガラス粉末
- (34) 結着性樹脂粉末
- (36) ガラスコーティング
- (38) ガラスと結着性樹脂のコーティング
- 10 (39) 結着性樹脂のコーティング

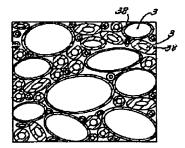
【図1】



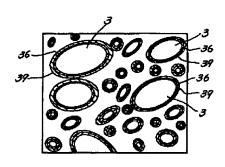
【図3】

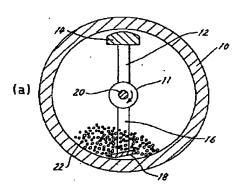




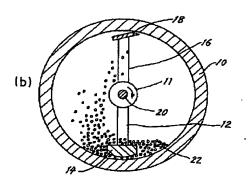


【図4】

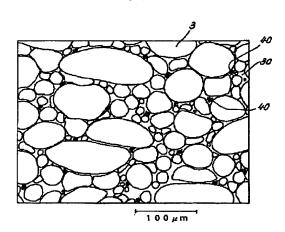




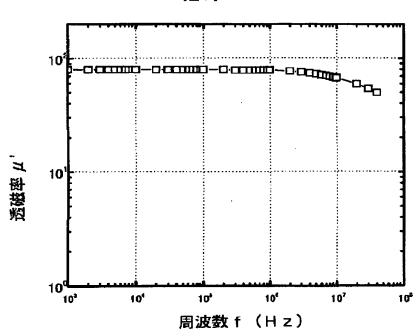
【図5】



[図6]



【図7】



フロントページの続き

(72)発明者 山本 裕史

兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 株式会社

クボタ技術開発研究所内

(72)発明者 新谷 京宣

兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 株式会社 クボタ技術開発研究所内 (72)発明者 遠藤 功

兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 株式会社 クボタ技術開発研究所内 F ターム (参考) 4K018 AA10 AA26 BA16 BB07 BC16 BC28 BC29 BD01 CA07 CA09 GA03 GA04 KA43 5E041 AA02 AA05 AA19 BB03 BC01 BC05 BD03 CA01 HB05 HB07 HB11